



Общероссийская Общественная Организация

№ 9/с/ПИ
от «17» февраля 2015 года

**Членам Общероссийской общественной организации
«Нанотехнологическое общество России»**

Уважаемые коллеги!

Предлагаю Вашему вниманию информацию о ключевых вехах в научной работе НОР в начале 2015 года.

1. В рамках сотрудничества с **Фондом перспективных исследований (ФПИ)** Нанотехнологическое общество России продолжает работу по сбору и систематизации данных об исследованиях в области разработки и создания элементной базы микро- и нанoeлектроники с использованием новых материалов, эффектов и технологий в масштабе нанометров. Обсуждение идей и дискуссия по техническим вопросам представления возможных проектов проходит в рамках ежемесячных семинаров в Общественной Палате РФ каждый третий четверг месяца (семинары НОР-МИФИ-РАСН, ближайшее заседание 19 февраля 2015, анонс приложен).

2. В соответствии с Поручением Президента РФ от 5 декабря 2014 года (Пр-2821, п.1, 29)) АСИ, РАН, ведущие университеты и профессиональные общественные объединения призваны провести работу по созданию **Национальной Технологической Инициативы (НТИ)**. Нанотехнологическое общество России приглашает своих членов присоединиться к этой работе и представить свои предложения по возможным технологическим проектам. Речь идет о разработке критериев и нормативной базы для реализации крупных (общефедерального уровня) проектов, которые включали бы в себя значительную научную работу, но заканчивались бы созданием производственных мощностей для серийного выпуска социально-, экономически- либо стратегически значимой продукции.

3. Ежегодный сборник научных статей, который обычно был приурочен к ежегодной конференции, в этом году есть возможность выпустить в феврале-марте. В сотрудничестве с **редакцией журнала «Нанотехнологии: наука и производство»** НОР приглашает своих членов присылать свои научные публикации, оформленные по правилам редакции журнала (Правила можно запросить в Секретариате).

С уважением,

исполнительный вице-президент НОР, к.б.н.

Андреюк Д.С.